

Judul:

Pengaruh peningkatan flow gas metan terhadap sifat optis lapisan tipis amorf silikon karbon (α -SiC:H) hasil deposisi metode DC sputtering

Pengarang/Penulis:

Lusitra Munisa, author

Subjek:

Silicon carbon

Nomor Panggil:

AJ-Pdf

Penerbitan:

Lembaga Penelitian Universitas Indonesia

Link Terkait:

- [Deskripsi Bibliografi](#)
- [Abstrak](#)
- [Dokumen Yang Mirip](#)
- [Universitas Indonesia Library](#)